| 奈良工業高等専門学校 |   | 開講年度 | 平成30年度 (2 | 018年度)    | 授業科目   | 半導体工学   |  |  |  |
|------------|---|------|-----------|-----------|--------|---------|--|--|--|
| 科目基礎情報     |   |      |           |           |        |         |  |  |  |
| 科目番号       | 0065  |      |           | 科目区分      | 専門/選   | 択       |  |  |  |
| 授業形態       | 講義  |      |           | 単位の種別と単位数 | 数 履修単位 | 履修単位: 2 |  |  |  |
| 開設学科       | 電気工学科                                       |      |           | 対象学年      | 5      | 5       |  |  |  |
| 開設期        | 通年  |      |           | 週時間数      | 2      | 2       |  |  |  |
| 教科書/教材     | 高橋清, 山田陽一, 「半導体工学(第3版) – 半導体物性の基礎 – 」, 森北出版 |      |           |           |        |         |  |  |  |
| 担当教員       | 大谷 真弘                                       |      |           |           |        |         |  |  |  |

#### 到達目標

- 1. 量子論の基礎を理解し、シュレディンガーの波動方程式からエネルギー帯理論を導くことができる。また、半導体における電気伝導機構、少数キャリアに対する連続の方程式、移動度、ならびにアインシュタインの関係式について説明することができる。また、ヘテロ接合および金属-半導体接触についてエネルギー準位図と電流-電圧特性、逆方向降伏現象、空乏層容量について説明することができる。また、ヘテロ接合および金属-半導体接触についてエネルギー準位図を用いて説明することができる。接合型トランジスタおよび電界効果型トランジスタの動作原理と電流-電圧特性などについて説明することができる。3. 半導体の光学的性質とフォトダイオードや太陽電池、LED、レーザなどの光デバイスの動作原理について説明することができる。また、半導体の熱電的性質や磁電効果などについて説明することができる。さらに、集積回路の基本的な製作プロセスについて説明することができる。4. MOSFETの基本構造と動作原理を理解し、電流-電圧特性を説明することができる。また、集積回路に用いられる基本的なMOSFET増幅回路について、小信号等価回路を用いて電圧増幅度などの電気的特性や高周波特性を求めることができる。

## ルーブリック

| 70 2372 |  |   |  |  |  |  |  |  |
|---------|--|---|--|--|--|--|--|--|
|         | 理想的な到達レベルの目安   | 標準的な到達レベルの目安  | 未到達レベルの目安  |  |  |  |  |  |
| 評価項目1   | 量子論の基礎を理解し、シュレディンガーの波動方程式を解いてエネルギー帯理論を導くことができる。また、半導体における電気伝導機構、少数キャリアに対する連続の方程式、移動度、ならびにアインシュタインの関係式について説明することができる。                     | 量子論の基礎を理解し、シュレディンガーの波動方程式からエネルギー帯理論を導くことができる・・また、半導体における電気伝導機構、少数キャリアに対する連続の方程式、移動度、ならびにアインシュタインの関係式について理解することができる・・                          | 量子論の基礎を理解し、シュレディンガーの波動方程式からエネルギー帯理論を導くことができない。また、半導体における電気伝導機構、少数キャリアに対する連続の方程式、移動度、ならびにアインシュタインの関係式について説明することができない。                     |  |  |  |  |  |
| 評価項目2   | pn接合のエネルギー準位図と電流電圧特性,逆方向降伏現象,空乏層容量について理解し説明することができる。また,ヘテロ接合および金属-半導体接触についてエネルギー準位を用いて説明することができる。接合型トランジスタの動作原理と電流-電圧特性などについて説明することができる。 | pn接合のエネルギー準位図と電流・電圧特性,逆方向降伏現象,空乏層容量について理解することができる。また,ヘテロ接合および金属・半導体接触のエネルギー準位図を示すことができる。接合型トランジスタおよび電界効果型トランジスタの動作原理と電流・電圧特性などについて説明することができる。 | pn接合のエネルギー準位図と電流電圧特性,逆方向降伏現象,空乏層容量について理解することができない、また,ヘテロ接合および金属-半導体接触のエネルギー準位図を示すことができない、現余型トランジスタの動作原理と電流-電圧特性などについて説明することができない.        |  |  |  |  |  |
| 評価項目3   | 半導体の光学的性質とフォトダイオードや太陽電池、LED、レーザなどの光デバイスの動作原理について説明することができる。また、半導体の熱電的性質や磁電効果などについて説明することをらに、集積回路の基本的な製作プロセスについて説明することができる。               | 半導体の光学的性質とフォトダイオードや太陽電池、LED、レーザなどの光デバイスの動作原理について理解することができる。また、半導体の熱電的性質や磁電効果などについて理解することができる。さらに、集積回路の基本的な製作プロセスについて説明することができる。               | 半導体の光学的性質とフォトダイオードや太陽電池, LED, レーザなどの光デバイスの動作原理について理解することができない。また、半導体の熱電的性質や磁電効果などについて理解することがを表した。まない。さらに、集積回路の基本的な製作プロセスについて説明することができない。 |  |  |  |  |  |
| 評価項目4   | MOSFETの基本構造と動作原理を<br>理解し、電流-電圧特性を説明する<br>ことができる。また、集積回路に<br>用いられる基本的なMOSFET増幅<br>回路について、小信号等価回路に<br>用いて電圧増幅度などの電気的特性や高周波特性を求めることができる。    | MOSFETの基本構造と電流・電圧特性を説明することができる。また、集積回路に用いられる基本的なMOSFET増幅回路について、小信号等価回路を用いて電圧増幅度などの電気的特性や高周波特性を求めることができる.                                      | MOSFETの基本構造と電流・電圧特性を説明することができない。また、集積回路に用いられる基本的なMOSFET増幅回路について、小信号等価回路を用いて電圧増幅度などの電気的特性や高周波特性を求めることができない。                               |  |  |  |  |  |

## 学科の到達目標項目との関係

準学士課程(本科 1 ~ 5 年)学習教育目標 ( 2 ) JABEE基準 (d-1) JABEE基準 (d-2a) システム創成工学教育プログラム学習・教育目標 B-2 システム創成工学教育プログラム学習・教育目標 D-1

#### 教育方法等

| 3/13/3/4/3 |  |
|------------|--|
| 概要         | 本講義では、まず、半導体の物性を理解する上で必要な量子論の基礎について解説を行う、その後、半導体の電導機構、pn接合、金属-半導体接触などについて解説した後、各種ダイオードデバイスとトランジスタについて解説する。また、半導体の光学的性質や熱電的性質等について説明し、それを応用したデバイスについても解説する。さらに、現在のエレクトロニクス機器の核をなす集積回路の基本素子であるMOSFETに焦点をあて、その動作原理と製造工程、基本的なMOSFET増幅回路について解説する。 |
| 授業の進め方・方法  | 座学による講義が中心である. 講義の節目には演習課題に取り組み, 各自の理解度を確認する.  |
| 注意点        | 関連科目: 電子工学,電気電子材料,電磁気学,微分積分,応用数学,応用物理,アナログ回路<br>学習指針:数学的な取り扱いが多いが,半導体中の電子や正孔の振る舞いを物理的な知識に基づいてイメージできるまで理解を深めることが大切である。<br>自己学習:到達目標を達成するためには,講義内容の予習・復習はもちろん,演習問題などを解いて理解を深めること<br>も重要である。下記の参考書などを参昭して自学・自習を心掛けること                           |

## 学修単位の履修上の注意

# 授業計画

|    |      | 週  | 授業内容       | 週ごとの到達目標   |
|----|------|----|------------|--|
| 前期 | 1stQ | 1週 | 導入・量子論の基礎1 | 光および電子の粒子性と波動性,波束と群速度,ド・ブロイの関係式について説明することができる.                                   |
|    |      | 2週 | 量子論の基礎2    | シュレディンガーの波動方程式から量子井戸の固有値<br>と固有関数を求め、そのエネルギー準位図を示すこと<br>ができる.フェルミエネルギーについて説明できる. |

|       |         | 3週                           | 固体の)        | ベンド理論  |  | 導体・半導体・金属のエネル<br>ュレディンガーの波動方程式<br>導出することができる.  | ギー帯構造を<br>からエネルキ   | 理解し,シ<br>一帯理論を      |  |
|-------|---------|------------------------------|-------------|--------|--|--|--------------------|---------------------|--|
|       |         | 4週                           | 統計力学の基礎     |        |  | フェルミ・ディラックの分布関数について説明することができる.   |                    |                     |  |
|       |         | 5週                           | 半導体の        | D電気伝導1 | 1  | 半導体の電気伝導機構,半導体中のキャリスヤリアの再結合,少数キャリアの連続の方利で説明することができる.                                 |                    |                     |  |
|       |         | 6週                           | 半導体の        | D電気伝導2 | 2  | アインシュタインの関係式,<br>, p型・n型について説明する   | 移動度, 半道            | 雄体の種類               |  |
|       |         | 7週                           | 前期中間        | 引試験    |  | 授業内容を理解し,試験問題<br>ことができる.   |                    |                     |  |
|       |         | 8週                           | 試験返去        | り・解答   |  | 試験問題を見直し,理解が不  | 十分な点を解             | 弾する.                |  |
|       |         | 9週                           | pn接合i       | 1      |  | pn接合のエネルギー準位図と<br>合・傾斜接合)を説明するこ  | (電流-電圧特<br>とができる.  | 性(階段接               |  |
|       |         | 10週                          | pn接合2       | 2      |  | pn接合の逆方向降伏現象と空乏層容量, トンネルダイオードについて説明することができる.   |                    |                     |  |
|       |         | 11週                          | ヘテロ技        | 接合     |  | ヘテロ接合のエネルギー準位図,電流輸送機構,デバイスへの応用について説明できる.   |                    |                     |  |
|       | 2 10    | 12週                          | 金属-半        | 導体接触   |  | 金属-半導体接触のエネルギー準位図,電気伝導機構,ショットキーダイオードについて説明することができる。                                  |                    |                     |  |
|       | 2ndQ    | 13週                          | トランシ        | ジスタ1   |  | 接合型トランジスタのエネル<br>,電流増幅率,輸送効率,電<br>などを説明することができる                                      | 流-電圧特性,            | 全動作原理<br>. 周波数特性    |  |
|       |         | 14週                          | トランシ        | ジスタ2   |  | 電界効果型トランジスタ(接<br>ギー準位図と動作原理,電流<br>明することができる.   | 合型・MIS型<br>-電圧特性なの | !) のエネル<br>どについて説   |  |
|       |         | 15週                          | 前期期末        | に試験    |  | 授業内容を理解し,試験問題<br>ことができる.   | 試験問題に対して正しく解答する    |                     |  |
|       |         | 16週                          | 試験返去        | ・解答    |  | 試験問題を見直し,理解が不  | <br>十分な点を解         | <br>弾する.            |  |
|       |         | 1週                           | 半導体の        | D光学的性質 | <b>質</b> 1   | 光と物質の相互作用について理解し、半導体の光学的性質について説明することができる.  |                    |                     |  |
|       |         | 2週                           | 半導体の光学的性質2  |        |  | 半導体からの発光と光電効果について説明することができる.   |                    |                     |  |
|       |         | 3週                           | 光デバイス       |        |  | 発光デバイス(LED, レーザダイオード)および受光<br>デバイス(太陽電池, フォトダイオード)について説<br>明することができる.                |                    |                     |  |
|       | 3rdQ    | 4週                           | 半導体の熱電的性質   |        |  | 半導体における熱電効果(ゼーベック効果,ペルチエ効果,トムソン効果)および半導体の熱伝導率について説明することができる.                         |                    |                     |  |
|       |         | 5週                           | 半導体の        | D各種性質  |  | 半導体における磁電効果(ホ<br>), ひずみ抵抗効果について  | ール効果, 磁<br>説明すること  | 類<br>気抵抗効果<br>ができる. |  |
|       |         | 6週                           | 半導体製作プロセス   |        |  | 半導体製作プロセスの基礎で<br>, 熱酸化について説明するこ  |                    | イオン注入               |  |
|       |         | 7週                           | 後期中間        | 引試験    |  | 授業内容を理解し,試験問題<br>ことができる.   | に対して正し             | ノく解答する              |  |
|       |         | 8週                           | 試験返去        | ・解答    |  | 試験問題を見直し、理解が不  | 十分な点を解             | <br>弾する.            |  |
| 後期    |         | 9週                           | CMOS集       | 積回路    |  | CMOS集積回路の製作プロセ<br>ができる.  | スについて訪             | 明すること               |  |
|       |         | 10週                          | MOSFETの動作1  |        |  | MOSFETの基本構造と動作原<br>,電流-電圧特性について説明  | 理, 弱反転と<br>月することが  | <br>☆反転領域<br>できる.   |  |
|       |         | 11週                          | MOSFETの動作2  |        |  | MOSFET小信号等価回路および相互コンダクタンスについて説明することができる.   |                    |                     |  |
|       | 411.0   | 12週                          | MOSFET增幅回路1 |        |  | MOSFET小信号基本増幅回路(ソース接地,ドレイン接地,ゲート接地増幅回路)およびカスコード増幅回路について電圧増幅度などを求めることができる.            |                    |                     |  |
|       | 4thQ    | 13週                          | MOSFE       | T増幅回路2 | 2  | MOSFETの高周波等価回路とミラー効果について説明し、高周波増幅回路の電圧増幅度や周波数特性を求めることができる。                           |                    |                     |  |
|       |         | 14週                          | MOSFET增幅回路3 |        | 3  | MOSFETで構成した差動増幅回路について、電圧増幅<br>度や同相除去比(CMRR)などを求めることができる<br>. また、基本的なバイアス回路について説明できる. |                    |                     |  |
|       |         | 15週                          | 学年末試験       |        |  | 授業内容を理解し,試験問題に対して正しく解答することができる.  |                    |                     |  |
|       |         | 16週                          |             |        |  |  |                    |                     |  |
|       | コアカリニ   | キュラムの                        |             |        |  |  | -u                 | IEW)                |  |
| 分類    |         | 分野                           | 学           | 習内容    | 学習内容の到達目標  |  | 到達レベル              | 1                   |  |
|       |         |                              |             |        | 電子の電荷量や質量などの基本性質を説明できる。<br>エレクトロンボルトの定義を説明し、単位換算等の計算ができる |  | 4                  | 前1,前2               |  |
|       |         | の車「乗生                        | 重之          |        | 0  |  | 4                  | · '                 |  |
| 専門的能力 | カ  ガ野別( | 閉別の専 電気・電子 電子工<br>工学 系分野 電子工 |             | 子工学    | 原子の構造を説明できる。<br>パウリの排他律を理解し、原子の電子配置を説明できる。               |  | 4                  | 前2,前3<br>前2,前3      |  |
|       |         |                              |             |        |  |  | r                  | 前2,前3<br>前1,前2,前    |  |
|       |         |                              |             |        | 結晶、エネルギーバンドの形成、フ<br>解し、金属と絶縁体のエネルギーバ                     | エルミ・ティラック分布を理<br>ンド図を説明できる。  | 4                  | 3,前4,前7,前8          |  |

|         |    |     | 金属の電気的性質を                                    | ·<br>・説明し、移動度や導電率の計算がで                 | きる。  | 4 | 前5,前6,前<br>7,前8         |
|---------|----|-----|--|--|------|---|-------------------------|
|         |    |     | 真性半導体と不純物                                    | 別半導体を説明できる。                            |      | 4 | 前6,前7,前<br>8            |
|         |    |     | 半導体のエネルギー                                    | -バンド図を説明できる。                           |      | 4 | 前2,前3,前<br>6,前7,前8      |
|         |    |     | pn接合の構造を理解し、エネルギーバンド図を用いてpn接合の電流一電圧特性を説明できる。 |  |      | 4 | 前9,前<br>10,前15,前<br>16  |
|         |    |     | バイポーラトランシ<br>用いてバイポーラト                       | ジスタの構造を理解し、エネルギーバ<br>トランジスタの静特性を説明できる。 | ンド図を | 4 | 前13,前<br>14,前15,前<br>16 |
|         |    |     | 電界効果トランジス                                    | スタの構造と動作を説明できる。                        |      | 4 | 後10,後<br>11,後15         |
| 評価割合    |    |     |  |  |      |   |                         |
|         | 定期 | 月試験 |  | 課題レポート                                 | 合計   |   |                         |
| 総合評価割合  |    | 80  |  | 20                                     | 100  |   |                         |
| 基礎的能力   |    | 40  |  | 5                                      | 45   |   |                         |
| 専門的能力   |    | 30  |  | 10 40                                  |      |   |                         |
| 分野横断的能力 |    | 10  |  | 5 15                                   |      |   |                         |